This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

- 1 BUNDESREPUBLIK
 DEUTSCHLAND
- [®] Offenlegungsschrift[®] DE 19734794 A 1
- (f) Int. CI.6: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495

H 01 L 21/60

734794 A 1



DEUTSCHES PATENTAMT (2) Aktenzeichen:

197 34 794.0

Anmeldetag:

11. 8.97

- (1) Offenlegungstag:
- 16. 7.98

1 Unionspriorität

P 2310/97

09. 01. 97 JP

⑦ Anmelder.

Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

W Vertreter.

Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

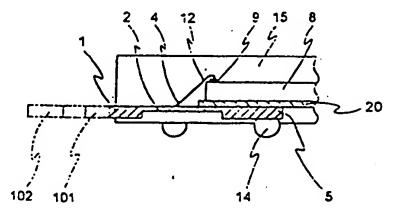
® Erfinder:

Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Werdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil
- Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschniπ (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (B) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externan Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elextrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnins (4) oder des zweiten Elektrodenabschnins (5) ausgoführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälhe der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



DE 19734794 A 1

Die Erundung beiniss ein Verdrahlungsseil zur Verwendung hei einer Halbienervormehung und einen Leiterrannien mit dem Verdrahtungsteil.

In leizier Zeit ist im Zusammenhang mit der nöheren Integration und der höheren Dichte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Halbleiwrelemenien angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unieneilungshreue von Hulhleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden. die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halblei- 15 tervornchlung vorgeschen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Au-Benelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungs-

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahnten oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kunn als eine Einschichtverdrahtung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenclektroden der Halblettervorrichtung handelt. Dettigegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elekwodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahtungen und außerdein eines Durchgangslochs desinien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40 verbinder.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkominliche Leiterplaue angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelenient. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelensents ausgebildete Halbleitereleinentelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfileche das Halbleiteretement 8 angebracht ist. 11 eine an der tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch. 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Hableitervorrichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck. 35 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldrah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- w sehenen leitenden Verdrahtung II elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 angeordnet ist. Das andere Ende der lettenden Verdrahtung 11 ist Ober das Durchgangsloch 13 mm dem an der nuckwarm gen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittenstent einer Hableiten omit tung, bei der eine in der japanischen Offenlegungssennft

258 048/1988 offenhane anders herkonnilliene Leverplane angewender ist. Bei der Darsiellung hezeichner die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen., 9 eine an ner Oberflache den Halbleitereleinenis ausgehildete Halbleitereleinentelektrode 5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebracht ist. Die Bezugszah! 11 hezeichner eine an der Oberstächte der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete intiende Verdruhtung. 17 eine in den inneren Schichten der gedruck-10 ien Mehrschichi-Leiterpiatie 16 ausgebildete interne Verdrahtung, 18 ein Blindloch zur eicktrischen Verbindung aller Schichten der gestwakten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der fückwänigen Oberftäche der gedrückten Mehrschieni-Leiterplaite 16 ausgebildeien externer, Anschluß. 19 ein Band (TAB-Band baw, TAB-Film; mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitanden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildeie leitende Verdrahiung II mile:nander mittels des TAB-Bands 19 eiektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahlung 17 mil dem an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischen Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbanen Halbleitervormehtung kann ein Halpleiterelement init mehr Anschlussen als das in der japanischen Offenlegungsselinft 79 652/1982 of-

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiekwoden an den Oberstächen der Halbleiterelemente mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung eine Lesterplatte verwender wird, wird eine Kupsersolie nie einer Dicke von 25 juin bis 75 juin bei den Verdrahtungsteilen verwender, wodurch emiöglicht wird, eine Verdrahtungsunterieilungsbreite von 50 pin bis 150 pin auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelektroden einer Halbleitervorrichtung nut einem großen Verdrahtungsabstand aufgrund der Ausbildung eines Lounschlusses (eine Lotwölbung) oder dergleichen an der Oberstäche ausgebilder, die der Oberstäche gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleiterele-Oberfische der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 niente angebracht sind, damit die Große Halbleiten ornali-

senbane Halbleiterelement 8 angebrucht werden, da bei die-

ser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der inter-

nen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie des TAB-

jung verringen werden kann.

Band 19 angewand: wird.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbieitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an dus Befestigungsplatichen 20 klebt, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiterrahmens, 12 einen dünnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinenteiekwood 9 mit dem ersten Elekwodenabschnitt 4. 15 ein die Halbienereleniense abdiehiendes Vergubhara. 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildete Eickwood, die an den zweiten Eick-

Fig. 25 zeigt ein Schmittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leuerranmens durch einen herkommlichen Ausvorgang. Bei dieser Darsiellung hezeichner die Bezugszahl I eine lenende Metallplatte tein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dicke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Atzen der leitenden Metallplatte 1 10 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Atzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. De der herkönmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwendet wird, muß der Ahstand zwi- 15 hen Oberfläche und dem Halbleiterelement ablöst. schen benachbanen Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 sein. Außerdent lug zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unteneilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was etwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahmens sind hei Definition des mit einer Halbleiterelementelektrode durch Drahtbonden verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrotienab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Ahschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabsehnitts durch Atzen und daraustolgendes Verkleinem des Verdrahungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offennan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, hei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 35 delt. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersten Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 aus- 40 gebildere Atzmaske 3b eine Offnung zum Atzen der anderen Oberflüche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 sielli eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzinaske 3a geaizt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Atzniasken 3a und 3b an den Oherflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebiidet (Fig. 261a)), wobei der Atzvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmitts 4 songesetzt, bis das Ätzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schlieblich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b entsemt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt sine Schmittansicht des auf diese Weise ausgebildeien Leiterrahmens. Wenn die Dieke T der leitenden Metallplatte 1 150 unt vowägt, wird die Dicke TI des ersien Elektrodenabsennitts 4 teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl siellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei detti es sich uni die Außenelektrode der Halbieiterwarmehlung handelt, und 20 ein Befestigungsplatichen, un dus ein Halblettereteinent unge-

In den japanischen Offenlegungsschmiten 216 524/1987 und 232305/1994 kind Verlahren zur Verningerung der Dicke des Leiters durch Ausbildung der Atznusken 3 abwechselnd auf beiden Oberflachen der leitenden Metallplatte 1, bei der es sich um Leiterrahmenmaierial handett und zur Verkleinerung der Leiterunterleitungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoon weist ein derunig dünner ausgefühner Letter den Nachieil auf, daß, du geäizie Oberfluchen abwechselne freiliegen, falls diese als Elektroop zur Vernindung mittels Drahtbonden inn dem Halblenereiement verwender wird. sich das nahrsominge Bondemittel zwischen der geätzten re-

Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahungsieil eine größere Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen eines Halbieiterelements (Halbleiterelementelektroden) und einer kleiner Unterwilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinaloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich will das Problem auf, daß die Kosien der Halbiertervorrichtung durch die Beschädigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Oberflüchen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrantungsieil eine Technik vorgeschlegen worden, die die Lesserunseneilungsbreite verkleinen, jedoch ist für die Außenslektroden der Halbleitervormehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalh ist ein Verdrahtungsabstand, der derselhe oder größer wie der herköminliche ist. zwischen den ersten Eicktrodenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenahschnitten (Außenelektrocen: mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich witt des Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Loianschlusses ader dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Halbleitetvomichtung zu emalten.

Duher liegt der Erfindung die Ausgabe zugrunde, diese Problemic zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplane verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen ausgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unierieilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Ausgangsanschlüsse eines Halhleiserelements erreichen sowie die Verkieinerung und Kostenvernngerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen nur einem derartigen. Verdrahtungsteil geschaffen werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigefüglen Palen:

anspruchen damelegien Maßnahinen gelosi.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahlungsieil geschaften, das durch einer ersten Elektrodensbschnitt, der imt einer an einer Oberffache eines Halblesterelements ausgehildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer exiemer Schaltung ausgebildeten Elekwood elektrisen verbunden ist, und einen Verdrahtungsabsannitt gekennabischnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt des Leners 50 pm, was eine Verkleinerung der Lehlerunier- 65 verbinder, wohrt der erste Elektrodenabschnitt der aweite Elektrodenabschnitt und der Verdrahlungsanschnitt aus einem plattenformigen teitenden Korper ausgenilder sind und die Dicke des Verdrahiungsabschnitz nicht dicker als nahr

so diek wie der ersie Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdraniungsabschnitt kann an einer Oberfläche des planenförmigen leitenden Körpers vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahiungsabschnitte verstreut. 5. gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel. an beiden Oberstächen des plattenfornigen lettenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leinenden Korpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattensonnigen Korpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Hälfte ner des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt deren Dicke nicht nicht als die Hüllte des planenfornügen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberstächen eben auszuführen.

Erfindungsgeniäß wird außerdem ein Verdrahlungsteil 20 geschassen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrogenabschnitt verbindel und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt der zweite Elektrodenabschnitt der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersien Elektrodenabsehnitis, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts nicht größer als die Hältie der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei deni der Verdrahlungsabschnill und entweder der erste Eleittrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahrungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdem können die Verhindungsahschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgenehtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberstäche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkommiliehen Leiterrahmens darstellt. schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Auzvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unier Bezugnahine auf die beiliegenou Zeichnung nicher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens geniss einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dent er- 60 sten Ausführungsbeispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahinens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schmittansicht des Leiterrahmens gemaß dem ersten Ausfunrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnillansicht eines Leiters des Leiterrahmiens gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsicht des Leiters des Leiterrahmen

gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 cine Schnillansicht eines Letters eines Letterraltmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmiens gemäß einem vienen Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniäß den: vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draussicht eines Leiters eines Leiterrannens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Schlenansicht des Letters des Letterranniens ge:näb dens fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemil dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemaß deni sechsien Aussührungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht einus Letterrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenahschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervormehtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkoimnlichen gedruckten Leiterplatte ange-

Fig. 24 eine Schnittansich: einer mit Harz vergessenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herköntnilicher Leiterrahmen angewendet isi.

Fig. 25 eine Schnittansschi eines herkömniliehen Leiter-

Fig. 26 eine Schnittunsicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkommlichen Lenerrahmens darsielle

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahniens und

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil-

Erstes Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachstehend anhand von Auslün- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne-

> Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Ausbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darsiellt, wobei Fig. 2 eine scheniziische Draufsicht des Leiterrahniens zeigt. Bei diesen Darsiellungen hezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metaliplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahmiens, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt 4, der elektrisen uber einen dünnen Meialldruht oder dergieichen init einer an der Operfläche des Halb-65 lestereienients & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist 5 einen zweiten Elektrodenabsenniti 5, bei dem es sich un, eine init einen externen Anschluß 14 elektrisch bundene Außenelektrode der Halblettervormehlung han

delt, die aus einem Lösanschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Besestigungsplättehen, an das das Halhieiterelemen: 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darsiellt. Bei dieser Darsiellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Atzmasken. T die Dicke der leitenden Metallplatte 1. T! die von der Oberflüche (rückwärtigen Oberfläche) der leiienden Metallplatte 1 geätzte Dicke, an der die Verdran- io ungsubschnitte 2 nicht ausgebildet sind. T2 die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dunner ausgefahrt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Autmeske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine () IInung der Atzineske 3 zur Ausbildung des Abstands zwie 15 schen den Verdrahlungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der geätzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten grober als die Offnung M2 ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Atzgrenzstächen, die die 25 Musiergrenzflächen ar. den durch Ätzen von der unieren Oberfläche des Verdrahtungsabschnitts 2, das heißt von den von der rückwänigen Oberfläche der leitenden Metallplaue 1 ausgebilderen Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumm- 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 erhalten, wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmien Atzenden A und b erhalten werden, und 35 schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Atzuele T1 von der rückwänigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahlungsabschnitte 2 kleiner als die Halfie der Dicke T der leitenden Metallolatte I.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 ledigisch an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsabschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1, 2b Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplatte 1, M3 eine Offnung für die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b, die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausführungsbeispiel De beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Ätzmasken 3 wahrend des Ätzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste & Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenapschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte 1 auf. Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 inti dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrantungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Ausvertes gangs bedeckt ist, wird exs Atzen von der anderen Seite durchgeführt. Desnalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 dünner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußoberflächen) 4a und 5a des ersten Eiektronenanschnitts 4 und des zweiten Elektronenabschnitts 5 an densetben Seiten der leitenden Metallplafie 1 ausgehildet sind, wohingegen Fig. 6 den Fall zeigt, hei dem die Verbindungsoberflächen 4a und 4n an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da heide Seiten der leitenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da heide Seiten des ersten Elektrodenzbschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 sind, wird kein Probient heim Benden verursacht. Deshalb können die Vernindungsoherflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewaht werden.

Bei dem Leiterrahmen gemäß diesem Ausführungsneispiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Metaliplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahungsabschnitte 2 nicht dicker als die Hälfte der Dicke der leitenden Metaliplatte 1 ausgeführt werden. Folglich kann das Atzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 22 und 25 ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiteruntereilungsbreite doppelt so dick ausgeführt wird, wie die Dicke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Dickte T oer iertenden Metallplatte I sein.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel konnen die zweiten Elektrodenahschnitte 5 an der innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplättehen 20 angebrachten Halbleiterelements 8 angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Außerdem kann der Vorgang unier den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Vererzhjungsabschnine 2. indeni die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterunterteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdrahrungsabsahning 22 der ersien Sene der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metalliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Abstand Wis zwischen banachbanen an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildelen Verdrahlungsabschnillen 2a und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinert werden kann. Außerdent können die Verbindungsoberflüchen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahschnitte 5 derart wie gewunscht bestimmt werden, daß die Fiexibilität der Anordnung der Halhleitereiementelektroden und der Außenelektroden der Halhlettervorrichlung erhaht wird.

Zweiles Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte. 4. und die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dieselbe Dieke wie die leitende Metallplatte. 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte. 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Aufen von einer Seite bei dem Ausvorgang verkleinert werden.

Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsonerflache 5a des zweiten Biektronenabschnitts 5 an der Seite vorgesehen, die nicht geatzt wird Jedoch kunn wie in Fig. 8 gezeigt, wenn es

erforderlich ist, die Verhindungsoberfläche 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der gearzien Seite vorzusehen, die Verbindungsoherfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 eben ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende ehen auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird. falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke 11, eine Leiterbreite W! und eine Verringerungsgröße ATZ aufweist. ATZ gleich E 72. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (ΔΤ2/T2) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterhreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberflache eben auszuführen.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Aussührungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgesührt. Jedoch kunn
der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4
kleiner ausgesührt werden, inden die ersten Elektrodenanschnitte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Atzen
von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgesührt werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberstäche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die nicht geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es ersorderlich ist, die Verbindungsoberstäche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoherstäche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden vertinacht wird.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden, Folglich kann geniäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unteneilungsbreite bei dem Halbleiterelenient entsprochen werden.

Vienes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draussicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Ausführungsbeispiel. Gemäß diesen Darstellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter. 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgefuhrt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnes einen Verbindungszoschnitt zwischen dem Verdrahtungsabschnitt 24 an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten. 65 Seite, der bei Aushildung des Leiternahmens nicht gestigt wird, de beide Seiten mit Atzmeiken bedeckt sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnin 6 des Leiters durch Atzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung ernioglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt ernioglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Anordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidintensional verteilte Anordnung erreicht wird. Folglich kann eine Verdrahtung intt einer höheren Diehte verwirklicht und eine verkleinene Habbeitervarrichtung erreicht werden.

Funtics Austührungsbeispiel

Gemäß dem vierien Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an juder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitte 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart. daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel ändert. Folglich kenn die Flexibilität der Anordnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervornichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervornichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervornichtung erhöht germoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draussicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2e und 2h nicht geradlinig verlausen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder heliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anardnung der Halbleiterelementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinening der Halbleitervorrichtung erniöglicht.

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemiß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und
18 eine Draufsicht und eine Schlenansicht eines Leiters des
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente
wie die gemaß Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 10 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleiters orrichtung erhalten wird.

Siebies Ausfahrungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiterahmens gemaß dem siebten Ausführungsbeispiet, woder Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genommene Schnittensscht und Fig. 20 eine pempekunische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiternahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehilder. Bei dem Abschnitte an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Alzen ein Kreis genussen, der die Fonnt des zweiten Elektrodenanschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Alzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufhau gemäß diesem Ausführungsbeispiel wie gemäß dem vienen Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Aussührungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbanen zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verbleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

Achies Aussuhrungsbeispiel

Gemäß dem siebten Aussührungsheispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbanen ersten Elektrodenabschnitten 4 derant angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrisschen Verbindung der Halbleiternerheitektroden mit den Außenelektroden der Halbleiternorrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiternahmenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiterrahmens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer größeren Anzahl von Stiften und einer Kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung so der Außenelektroden an der rückwähigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu einnehmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55 4, der mit einer an einer Oberflache eines Halhleiterelenients 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der 60 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfemitigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitts 2 nicht großer 62 als die Hälfte der Dieke des ersten Elektrodenabschnitts 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefunn ist. Eine Feinverdrahtung kann daduren erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahungsteit zur etektinsehen Verhindung der Halbleiterelementelektroden 9 mit den Außeneicktrosten der Halbleitervorrichtung nicht prößer als die Halble der erzorderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt, wird.

Patentanspruche

1. Verdrahtungsieil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgehildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elettinsen verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wohei der ersie Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförtnigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der ersie Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberstäche des plauenförmigen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberstächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. der durch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Eieletrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 his 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dicke des underen nicht mehr als die Flässie der des plattenformigen lettenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahtungs.eil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist einen Verdrahtungsabschnitt (2), der och ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Tei, des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der ersie Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenahschnitt (5), der Verdrantungsahschnitt (2) und der Verbindungsahschnitt (6) aus einem platientermigen leitenden Korper (1) zusgeeildet sind und ieweils die Dieke des ersien Elektrodenahschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrantungsabschnitts (2) nicht großer als die Halfie der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist.

8. Verdrahtungsteil nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsahschnitt (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen.

9. Verdrahtungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersten Elektrodenabschnitt (4) oder den zweiten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benüchbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind, derzu angeordnet sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dadurch gekennzeichnitt daß des Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1

10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Ätzen ausgebildet ist.

11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) eder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Ätzvorgang unterzogen worden ist.

12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 23 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nut einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelements (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. wobei der erste Elektrodenabschnift (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 33 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

13. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberstäche eines Halbleitereleinenis (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der nut einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Eiekwode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsahschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seitein) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul 1998

FIG. 1

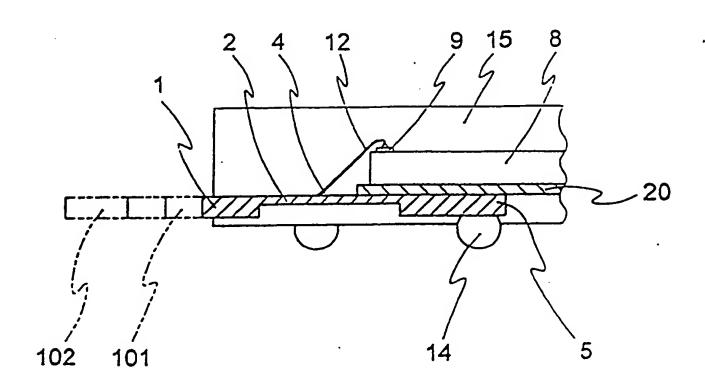
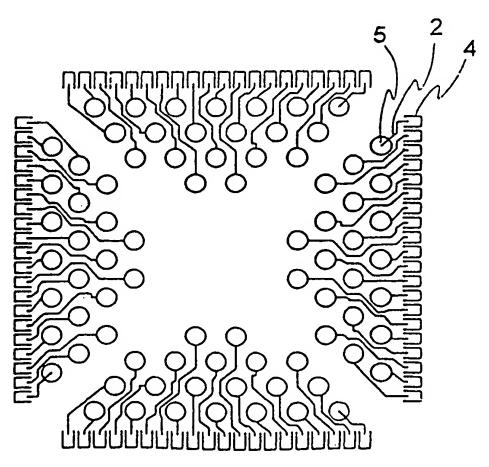
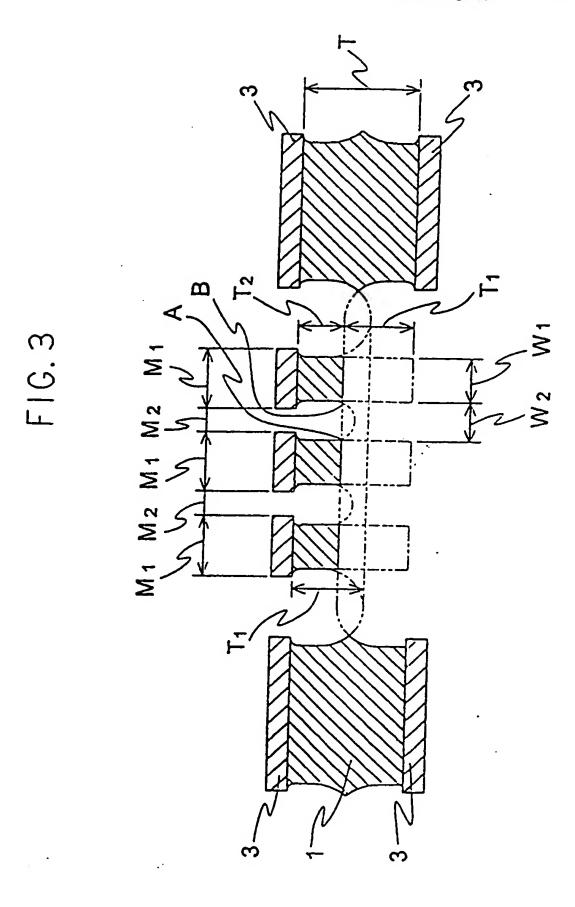


FIG. 2



Nummer: int. Cl.⁶. Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



Nummer; Int. Cl.⁵; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

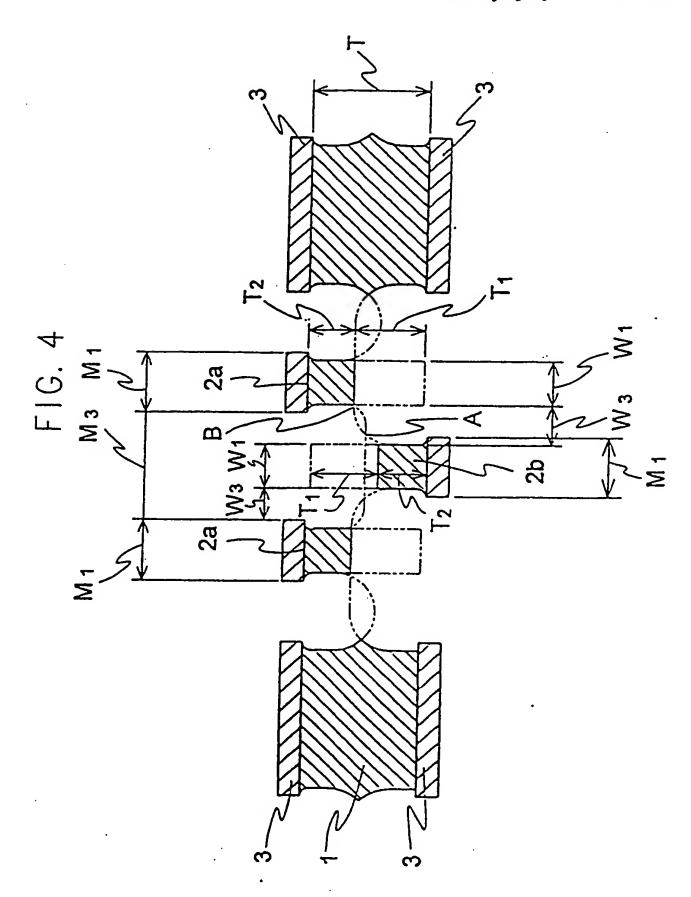


FIG. 5

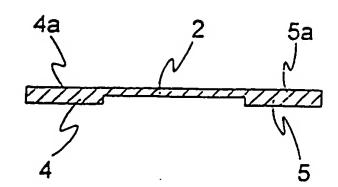


FIG. 6

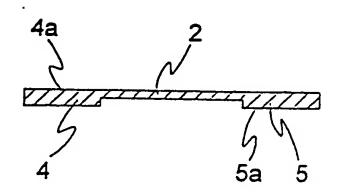


FIG. 7

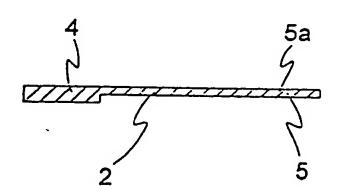
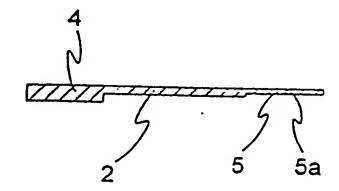


FIG. 8



ZEICHNUNGEN SEITE 5

Nummer, Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul: 1998

FIG. 9

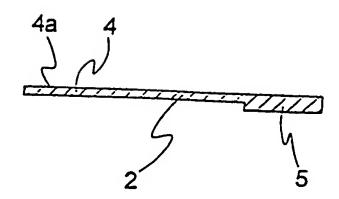


FIG. 10

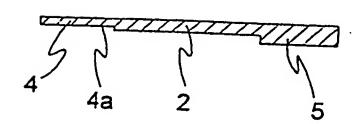
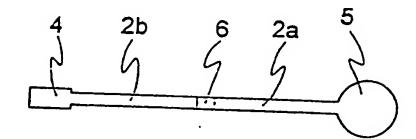
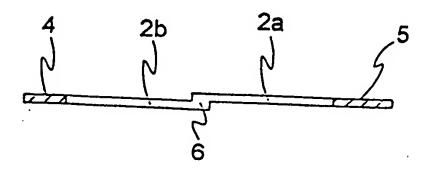


FIG. 11

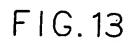




ZEICHNUNGEN SEITE 6

Nummer: Int. Ci.⁶; Offenlegungstag:

DE 19734 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



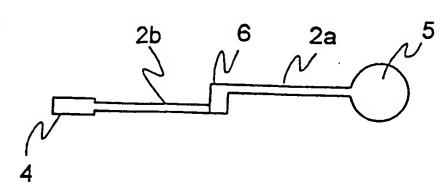


FIG. 14

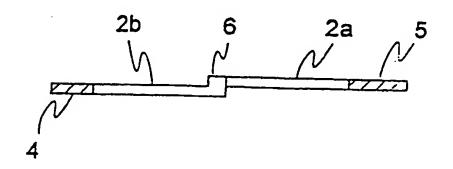
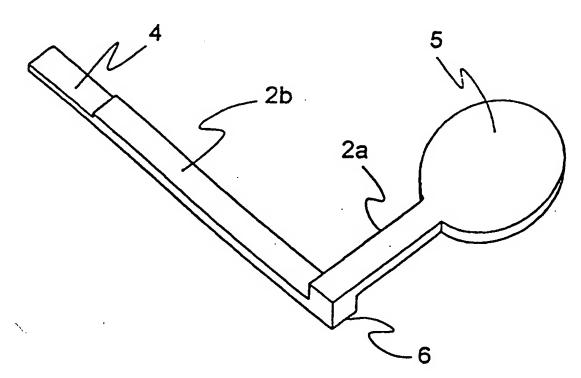


FIG. 15



Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul. 1998

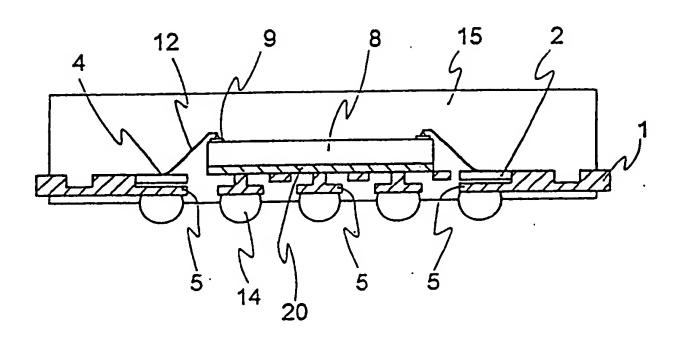
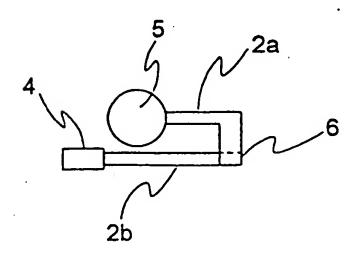


FIG. 17



Nummer; Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

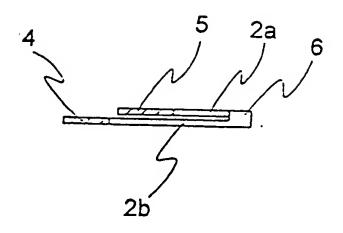
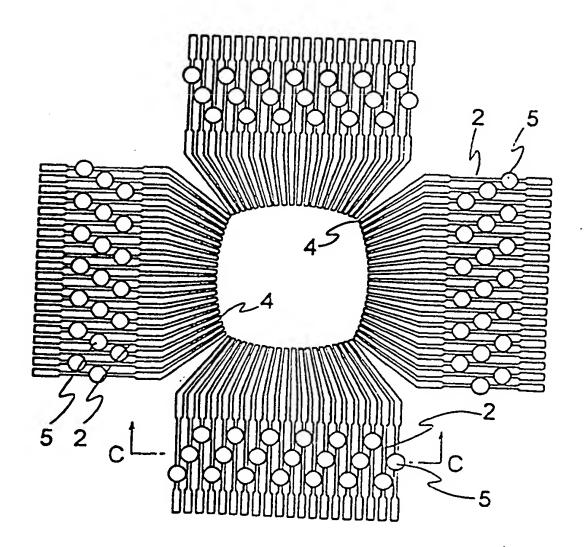


FIG. 19



Nummer. Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A H 01 L 23/50 16. Juli 1998

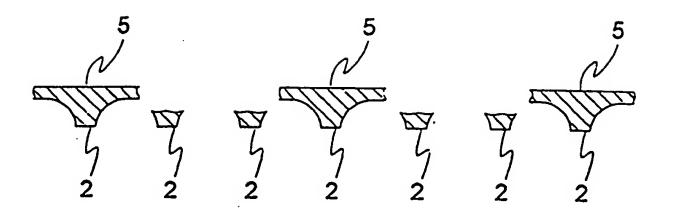


FIG. 21

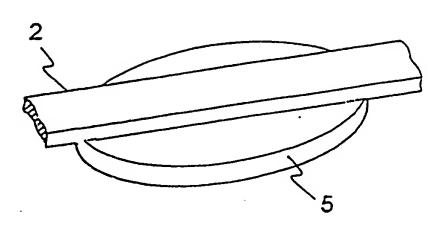
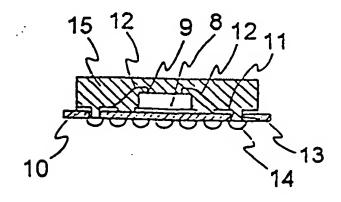


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. Cl.*: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A H 01 L 23/50 16. Juli 1996

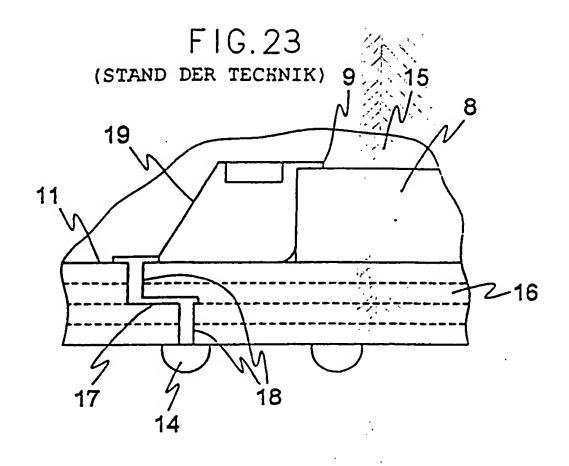


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

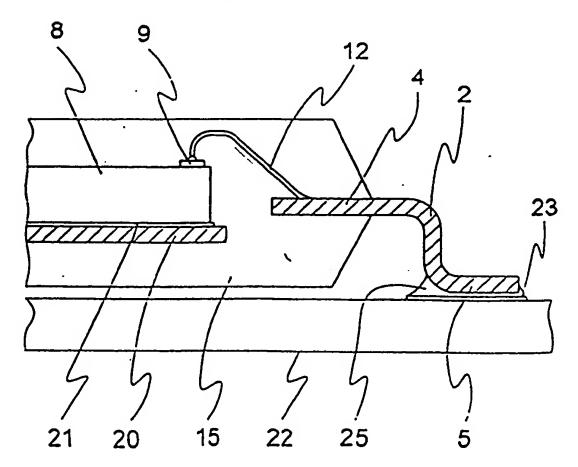
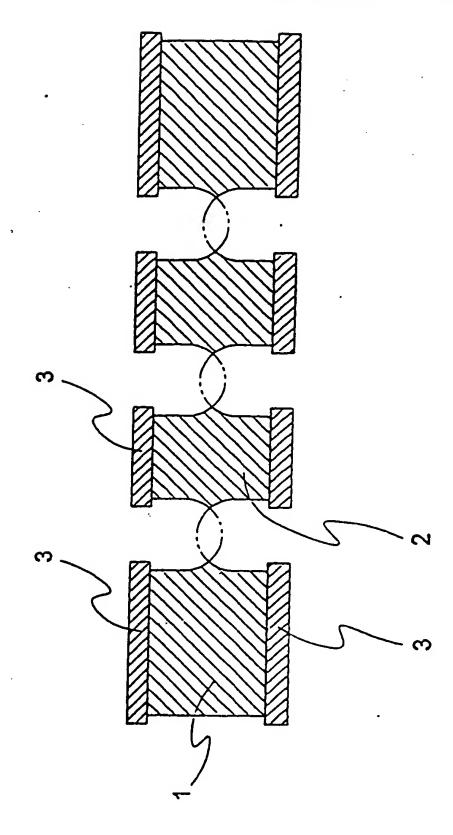


FIG. 25 (STAND DER TECHNIK)



Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 / H 01 L 23/50 16. Jul: 1998

